

第 150 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )

平成23. 12. 20 (火) 10:07~ 10:16

場 所 : 法人本部棟5F3会議室

出席者	浅原, 土屋, 岡本, 越智, 河本 以上役員 5名
欠席者	坂越, 山根
オブザーバー	川崎, 富永, 坂下, 竹内
(議事)	
1. 学内共同教育研究施設等における教員人事について ----- 別紙1 (土屋理事(研究担当)提案・説明)	
○ 平成23年11月22日開催の第148回役員会において承認された以下の新規配置の教員ポストに係る教員人事選考の実施について提案・説明があり, 審議の結果, 選考を開始することを承認した。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ HiSIM研究センター(教授1名)</li><li>・ 放射光科学研究センター(助教2名)</li></ul>	
○ ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の教員人事(特任助教1名)の選考について提案・説明があり, 審議の結果, 人事委員会からの選考報告による候補者を特任助教として選考し, 発令手続を行うことを承認した。	
以上(資料添付略)	